⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-293845

<pre>Int Cl.*</pre>	識別記号	庁内整理番号		④公開	昭和63年(1988)11月30日
H 01 L 21/66 G 01 R 1/067 31/26		B-6851-5F C-6912-2G J-7359-2G			
31/28		6912-2G	審査請求	未請求	発明の数 1 (全3頁)

母発明の名称 半導体素子検査装置

②特 願 昭62-128169

登出 願 昭62(1987)5月27日

②発 明 者 秋 庭 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 鷝 所生産技術研究所内 仓発 明 老 \blacksquare 中 稔 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 所生産技術研究所内 砂発 明 老 寋 部 進 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 所生產技術研究所內 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 您発 眀 者 大久保 雅史 所生產技術研究所內 株式会社日立製作所 冠出 願 人 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 弁理士 小川 勝男 ②代 理 外1名

男 牟 湯

1.発明の名称

半等体架子被查获推

2.特許請求の範囲

- 1 ・半導体ウェーハの電像パッドに接触して電気 信号を伝送するブローブヘッド部のパネ性を有 する電像ピン構造が、コイルパネと電像ピンと が同一材質で形成された一体化構造であること を特徴とする半導体素子模量緩縮。
- 2 ・コイルパネの両強に電器ピンを形成したこと を特徴とする特許辨求の範囲雑 1 填記載の半導 体象子模査装置。
- 5 ・コイルパネの長手方向における外径を、コイルパネの端部で載少する構造としたことを特徴とする特許請求の範囲集1項記載の半導体業子被登集機。
- 4 ・コイルパネのらせんピッチ 及さを、コイルパ ネの端部で減少する構造としたことを特象とす る特許請求の範囲第 1 項記収の半導体素子模査 経質。

5. 発明の評細な説明

〔麗葉上の利用分野〕

本発明は、高密度プロープへッドを有する半導体素子検査要数に係り、特に高寿命で組立性及好なパネ性を有する電極ビンの構造に関する。

〔従来の技術〕

従来の製製は、特朗的 58 ~ 2755 号に記収のように、パネ性を有する接触ビン(電線ビン)の報 造が、複状の寒い金属片で作られている。接触ビ ンの構造は、上記した直線状の金属片をあらかじ め戯性的にたわませておく。この時、接触圧力(無限荷薫)は、上記した接触ビンが更に押し込まれると曲げ弊性及びもどりばね力により発生する。 (発明が解決しようとする問題点)

上配従来技術は、パネ性を有する電像ピン(療 放ビン)として

- 1) 板パネを用いており、コイルパネに比較して 構造上応力が集中しあいため、難返し圧縮に対 して舞命が短い。
- 1) 更に、板パネにたわみ部を設けていることに

特開昭63-293845(2)

より、長手方向の中心軸に対して非対係であり、 支持体との方向・位置決め精度が表求されるため、単立工程が複雑化する、という問題があった。

本発明の目的は、高寿命で組立性の良好なパネ 性を有する 電極ビンを備えた半導体 条子検査 装値 を提供することにある。

〔間照点を解決するための手紋〕

上記目的は、板パネをコイルパネにし、かつコイルパネと電磁ピンとを同一材質で一体化構造とすることにより進成される。

(作用)

パネ性を有する電磁ビンとして、板パネに代り、 電磁ビンと一体形構造をとるコイルパネを用いる ことにより、構造上級り返し圧縮舞命を長くし、 かつ軸対赤構造がとれるため支持体への組み込み が簡易化し組立性が向上する。

(実施例)

以下、本発明の無1の実施例を無1 凶により説明する。

極めて小さくすることができ、電気信号の皮形歪 (なまり)等への影響を小さくできる。

上記プローブへッド1の組立てに関しては、上記した電極ピン2をロイルパネ3を用いて輸対称な構造とすることにより、下側のハウジング7ー2に取けた透孔6に電極ピン2を挿入し、次に上側のハウジング7ー1をかぶせて固定する場合、従来側週であった板状パネのたわみ部の方向,位散失めが不要となり、組立性の向上を実現している。

第2 図は、本発明に係る半導体素子改査委従に おけるプローブヘッド部 1 の周辺部を示した断血 図である。

半導体ウェーハ 8 の 1 チョブ相当部 9 に形成されたはんだパンプ (電磁パッド)10 に、ブロープヘッド部 1 とピッチの典なるパッド拡大用多層に報基板 11 , 12 及び確強板13とから帯取されるプローブカード 14 (1 , 11 , 12 , 15)が、プローブヘッド部 1 の電板ピン4 - 2 を速して電気的。像像的に接触し、整合のとれた配鎖ライン15 によ

第1回は、高密度なプローブへッド那1の断面 構造を示し、パオ性を有する電板ピン2は、コイ ルパネ5の両端に電板ピン4を設けた一体形構造 で形成され、上配電板ピン2を一定ピッチ5で配 置した設差付き遊孔 6 を有する上下 2 枚構成のハ ウジングフにより支持されている。上記電磁ビン 2 は、パネ性のある事体材料 (B* - C* , F' , ピ アノ嶽等)を用いており、低抵抗化,敝化防止等 のため更に装面にメッキ,スパッタ等によりメタ ライズ(Ni、Au、ロジューム)を施してある。 一方、ハウジング1は、収差付き近孔6を高密度 でかつ多数個形成するため、フォトエッチング加 工が可能な絶縁材料として、ガラスセラミックス を使用している。また、ハウジング1K将体材料 (Cu板,Al板)を使用する場合は、放整付き透 孔 6 の内壁に絶縁性皮膜(ポリイメド膜、酸化膜)。 を形成し(凶示せず)、上記した宣傳ピン2との 間の電気的絶縁を確保するようにしてもよい。と のようにすると、電極ピン2の間を導体シールド して相互インダクタンス。相互キャパシタンスを

りはんだパンプ(電極パッド)10のピッチが拡大 されている。

プローブカード14のビッチ拡大用化形成された 上記配線ライン15の端部電像(設示せず)は、支 特体16化設けた同軸コネクタ17と一体化した同軸 形コンタクトビン18と電気的・機械的に凝脱して いる。プローブカード14の電極ビン4~2 に対す る半導体ウェーハ 8 のはんだパンブ10の相対的な 位置合せは、プローブカード14の支持体19と支持 体16化より構成されるプローブポックス20が基準 になる。

第3 図は、第2 の実施的であり、バネ性を育する電極ピン 21 は、コイルバネ 22 の最争方向における外径が、コイルバネ 22 の両端部 25 ー 1 , 25 ー 2 において減少している。これにより電極ピン 24 ー 1 , 24 ー 2 のコイルバネ 22 による支持か構造上機能になされ、ピンの位置積度両上が図れる。

票 4 図は、第 5 の実施例であり、パネ性を育す る電極ピン 25 は、コイルパネ 26 の長手方向にお けるらせんピッチ挟さ及び外径がコイルパネ 26 の

特開昭63-293845(3)

里」阿

而端部 27 - 1 , 27 - 2 化おいて減少している。 これにより、第3回の実施例と同様の効果を得る ことができる。

(発明の効果)

本発明によれば、応力集中の小さいコイルパネ を使用することができ、かつコイルパネの最手方 向の中心軸に対して機対核のパネ性を有する電極 ビンを形成できるので、上記電極ビンの繰り返し 圧縮に対する高寿命化及び組立性向上が図ざると いう効果がある。

4. 図面の簡単な説明

舞1回は、本発明の一実施例のプローブへッド 部の断面図、第2図は、半導体素子模量報量にお けるブローブヘッド部の周辺部の断面図、第5図, 第4 図は、本発明の他の実施例を示すプローブへ ッド部の断面図、である。

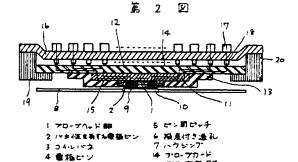
2,21,25…パネ性を有する複数ピン

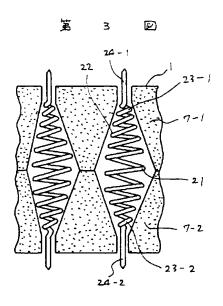
3,22,26…コイルパネ

4 , 24… 電磁ピン

フ …ハウシング

代理人 弁理士 小 川 房



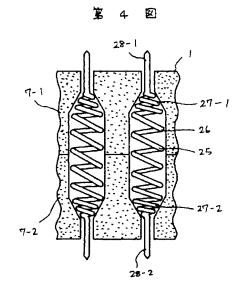


しプロ・ブヘッド部

21 バネ性質病物色極ビン

22. コインバネ

24 電極セン 7. ハウシング



ワ ハウシング しプロープヘッド部 25 ハネルエを有む電極ビン 28 電極ビン 26. コハレバネ